

(部門共通・運要 5-1-5)

(公募掲載様式)

委員会委員公募掲載様式

委員会名 (所属部門) 【技術委員会】	超微細・低電力デバイス集積技術調査専門委員会 (C部門) 【電子デバイス技術委員会】	委員会での調査・検討項目の概要，委員長のメッセージ等 (100字程度)	
設置期間	平成15年6月～平成18年5月	本調査専門委員会では、超微細集積デバイスの研究開発の動向を調査検討し、我が国がこの分野で主導権を打ち立てるための産・官・学の協調の推進の一助となることを目的とする。	
委員長名(所属)	岩井洋(東京工業大学)		
委員会開催頻度	10回/年		
問合せ ・ 公募 受付 先	氏名 (所属)		大見俊一郎 (東京工業大学)
	電話		045-924-5481
	FAX		045-924-5481
	E-mailアドレス		ohmi@lsi.ip.titech.ac.jp
応募いただきたい方の専門分野， 経験など	半導体デバイス・プロセス・回路		
応募締切	平成15年3月31日		